Abstract of Japanese Laid-open Patent Publication No. Hei 2-88165

TITLE: POLISHING PAD AND MANUFACTURE THEREOF

PURPOSE: To form a hole by distributing uniformly on the whole face of a pad by making a polishing pad by sticking a porous synthetic resin equipped with numerous holes onto a base sheet and forming a hole by removing by dissolving the short fiber imbedded into the synthetic resin.

CONSTITUTION: Numerous short fibers 11 having the specified shape and dimension are flocked in a standing state on the one face of a base sheet 10 making a non-woven fabric as the raw material. The short fiber 11 is taken to be of the nature of dissolving by a solvent. Then on the base sheet 10, an urethane resin 12 is coated in the thickness to the extent of the end of the short fiber 11 being exposed, after drying, the short fiber 11 is dissolved and removed by the solvent. So numerous holes are formed by the branch hole of the short fiber 11, the size, shape, depth and distribution of the hole becomes almost constant and polishing can be performed with high accuracy.

⑩ 日本国特許庁(JP)

(1) 特許出願公開

@ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-88165

Solnt. Cl. 5

識別記号

庁内签理番号

❸公開 平成2年(1990)3月28日

B 24 B 37/00 A 47 L 11/164

C 7726-3C 8508-3B

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全5頁)

🖾発明の名称

勿出 顋 人

ポリッシングパッド及びその製造方法

②特 願 昭63-237170

20出 願 昭63(1988)9月21日

@発明者 谷

和 憲

勲

神奈川県綾瀬市早川2647 スピードフアム株式会社内

@発明者 長 橋

神奈川県綾瀬市早川2647 スピードファム株式会社内

スピードフアム株式会

東京都大田区西六郷 4-30-3

社

個代 理 人 弁理士 林

宏 外1名

明 細 蛇

1. 発明の名称

ポリッシングパッド及びその製造方法 2.特許請求の範囲

1. ベースシート上に、多数の空孔を調えた多 孔状の合成樹脂を付着一体化することにより構成 されており、上記空孔が、合成樹脂内に埋設した 短根維を確解、除生することにより形成されてい ることを特徴とするポリッシングパッド。

2. ベースシートに所定の大さ及び長さを有する多数の超級線を補設し、 はベースシートの短線線を補設し、 はベースシートの短線線を補設面に合成側脂を塗布したあと、は短線線を溶解、除去することにより、上記合成側脂に多数の空孔を形成せしめることを特徴とするポリッシングパッドの製造方法。

3. 発明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

木晃明は、金属、ブラスチック、ガラス、セラ

ミックなどの各種ワークのポリッシングに使用されるポリッシングパッドとその製造方法に関する ものである。

【従来の技術】

使来、上述したような各種ワークのポリッシング、特にファイナルポリッシュを行う際のポリッシングパッドとして、スエードクロスが一般に使用されていた。これは、スエードクロスが、柔軟且つ丈夫で研磨剤を保持し易い表面状態を持っているからである。

ところが近年では、製品に要求される故面状態が更に高靖度なものとなり、 その要求に応えるため、従来のスエードクロスより高性能の種々のポリッシングパッドが開発されている。

その一例として、例えば第12回(A),(B) には、 ベースシート1 上に、多数の空孔3 を有するウレ タン関節2 をコーティングしてなるポリッシング パッドが示されているが、かかるポリッシング パッドは、 その 製法に基づく 構造上の問題から研 理 14 度に 使界 が あり、 高い 44 度が要求される 44 在 研 時に は 音さ ない という 欠点が あった。

即ち、このポリッシングパッドは、ベースシート 1 上に免危性ウレタン樹脂 2 をコーティングした後、それを水中に投債してウレタン樹脂 2 を免避させ、乾燥した後、はウレタン樹脂 2 の姿面を研削することによって形成されるが、空孔 1 の形成がウレタン樹脂 2 の発起任せであるため、各空孔 1 の大きさや形状、深さ等を一定に縁えたり、分かを均一にすることは不可能に近く、それらのばらつきが非常に大きかった。

そのため、ポリッシングパッド全体に感覚を一様に保持させることは困難で、研磨レートや再命等のばらつきをなくすことができず、その結果、スクラッチを生じ易いなど、均一で高清度の研磨を行うことが困難であり、研磨工程を自動化する上での支降も多かった。しかも、第12回(A)、(B)

協設面に合成樹脂を塗布したあと、鉄道銀銭を存解、除去することにより、上記合成樹脂に多数の空孔を形成せしめることを特徴とするものである。

[発明の具体例]

以下、木発明を図面を参照しながら更に詳細に説明する。

本是明に係るポリッシングパッドを製造するに当っては、まず、第1 図に示すように、ポリエステル機強からなる不概和等を累材とするペースシート 10 が用意され、誠ペースシート 10 の片面に、所足の形状及び寸法を有する多数の短邊姓11が、例えば砂電槌毛法等によって起立状態に構設される。

上記超級雑 1.1は、飲やアルカリ、木、有政府期等の辞媒によって容解する性質のものであることが必要であり、例えばアルミニウムなどの全民、ポリビニルアルコール (PVA) などのブラスチッ

と第十3回(A).(B) との比較からも分るように、パッドの表面状態がその摩延と共に不規則に変化し、研磨条件が変わり易いなどの不配合もあった。

[発明が解決しようとする課題]

本発明の課題は、各室孔の大きさ、形状、 戻さ 等が一定で、 分布も均一なポリッシングパッドを 提供することにある。

【課題を解決するための手段】

上記録題を解決するため、 本発明のポリッシングパッドは、 ベースシート上に、 多数の空孔を備えた多孔状の合成樹脂を付着一体化することにより側成されており、 上記空孔が、 合成樹脂に 植設した翅腺雄を溶解、 除去することにより形成されていることを特益とするものである。

また、 本免明の ポリッシング パッドの 製造 方法は、 ベースシートに 所定の 大さ及び 長さを 有する 多数の短線 雄を植設し、 はベースシートの 短線 雄

ク、あるいはセラミック等で形成される。

なお、図示の例では、円柱形の短線雄Hを使用 している。

上記想協議 11を静電超毛法によって協設する場合には、第6回に示すような装置が好過に使用される。これは、アクリル容器 20内に、真空ポンプ 21に造じるパキュームチャック手段を備えた上部

電板22と、伸起アーム2(により上下動目をの下部 電板23とを設けたもので、接着例25を集れした ペースシート10を上部電極22に吸着、保持させる と共に、植設すべき短田雄川を下部電極23上に載 置し、上部電極22をアースした状態で下部電極23 に直旋のマイナス高電圧を印加すると、第2回に 示すように、帯電した短線雄川がベースシート10 上にほぼ一定の間隔をおいて起立状態に吸着され、接着例25により一体に付着する。

. . . .

大に、第3回に示すように、短眼線11が超設されたベースシート10の眼線超設面上に、放映銀11の端部が露出する程度の厚さ(例えば 500 mm)にウレタン樹脂12を塗布し、それを乾燥させた後、酸やフルカリ、水、有機溶剤等の溶質によって短眼線11を溶解、株主することにより、第4回及び第5回に示すように、各短眼線11の技孔によって構成される多数の空孔13を備えたポリッシングパッドが得られる。

第9図に示すように、傾斜する空孔 13を傾えただりりっシングパッドを形成することができる。 従って、 知根 雄の傾斜 角度 や傾斜 方向 年をコントロールすることにより、 各 空孔が 円周 方向を変えたもの はした ものや、 钼 独信に 傾斜 方向を変 応 じて 各種 悪様のポリッシングパッドを得ることができる。

上述したように短限盤を傾斜させる方法については、ベースシート上に付着させた短線盤を物理的に押して傾斜させる方法や、短線盤が磁性体である場合には、第10回に示すように、磁石 26によって短線線 11に 磁界を作用させる方法などがある。

要に、ベースシート10上に短級雄を協設するに当り、接着剤25をスクリーン印刷等によりパターン化して塗布することにより、該超級雄11をそのパターンに沿って協設することができ、これにより、例えば第11図 (A)~(D) に示すように、パ

ここで、上記短途独11をお板でお用する場合、 アルミニウム型の短途地の場合は敵を使用し、ポリビニルアルコール型の短途地の場合は水を使用 するなど、短途地の実材に応じてそれに適した母 妖が使用されることはいうまでもない。

また、円柱形以外の短短線を使用した場合、それに適合する形状の空孔が形成されることは勿論である。

かくして形成されたポリッシングパッドは、知識は11が除去された跡に形成された各空孔13の大きさや形状、深さ、分布等がほぼ一定であるため、研磨レート及び寿命は全体として一定となり、しかも、パッドの摩託によって表面状態が変化するようなこともなく、非常に高清度の研磨を行うことができる。

また、上記の如くベースシート10上に短級鉄!1を植設する場合、第8回に示すように、鉄短級雑!1を傾斜状態に植設しても良く、これによって、

ターン化された特定の領域27内に空孔13を有するポリッシングパッドを形成することができる。
[発明の効果]

このように、本発明によれば、合成樹脂中に多数の短眼粒を植設し、 は短躁粒を溶解、 株主することにより空孔を形成するようにしたので、 一定の大きさ、 形状、 深さを有する多数の 空孔を パッドの 全面に 均一に分布させて 形成することができ、これにより、 研磨レート 及び 寿命が全体として一定のポリッシングパッドを簡単に得ることができる。

また、かかるポリッシングパッドを使用することにより、スクラッチを生じない高精度の研磨を行うことができる。

4. 図面の簡単な説明

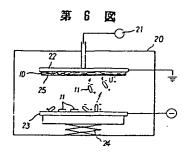
第1 図乃至第4 図は本発明に係るポリッシングパッドの製造方法を工程間に示す要部断面図、第5 図は第4 図に示す本発明のポリッシングパッド

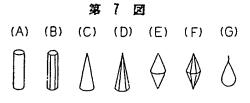
の正面図、第6図は静電積毛に使用される装置の 概略的な構成図、第7図 (A)~(G) は短退線の例 を示す斡旋図、第8回は短線線を傾斜状態に構設 した場合の要部断面図、第9図はそれによって得 られるポリッシングパッドの部分断面図、第10図 は趙雄雄を開射させる方法の一例を示す斯面図、 男 1 1 位 (A)~(D) は空孔の形成パターンの設明 図、 男 12図 (A).(B) は 従来の ポリッシングパッド の部分新面図及び正面図、 第13図(A).(B) はその 摩耗状態を示す断面図及び正面図である。

スピードファム株式会社 特許出顯人

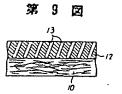
代理人弁理士

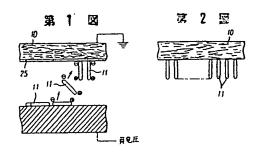


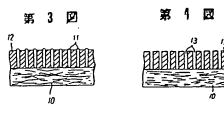


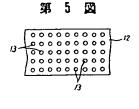


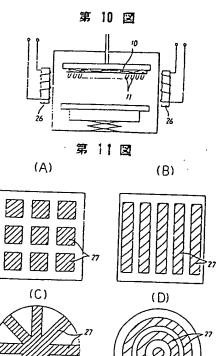




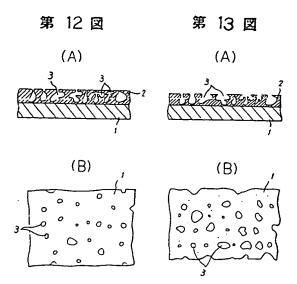








÷...



: ,: